

Wafer / Mask Cleaning Kit 웨이퍼 / 마스크 클리닝 킷, PTFE

- 재질 : PTFE
- LK Labkorea

적용시료 Size 10×10 ~ 50×50 mm

Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	Mask (mm)	시료 두께	Slot 수	EA Price ₩
W01-140-250	A01-01-1114	40×52×14 mm	10 ~ 50	1 t 이하	13	95,400
W01-140-252	A01-01-1118			2 t 이하	8	97,600

- Deep Slots Hold Various Thickness
- Wafer, Chip, Mask의 에칭 및 세정용으로 적합
- 세정용기 Beaker 250 ml 사용 가능토록 설계 제작
- 내열 온도 : 280℃, 내산, 내약품성 우수

Cleaning Kit for Chip & Small Parts

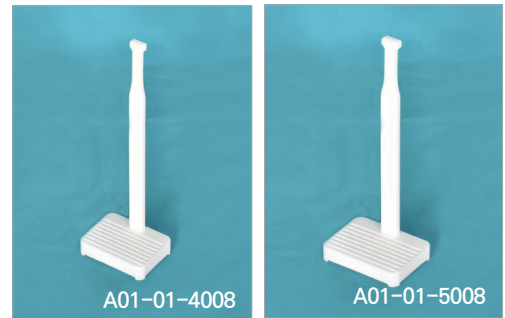
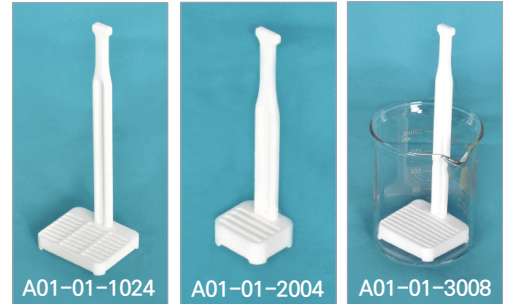
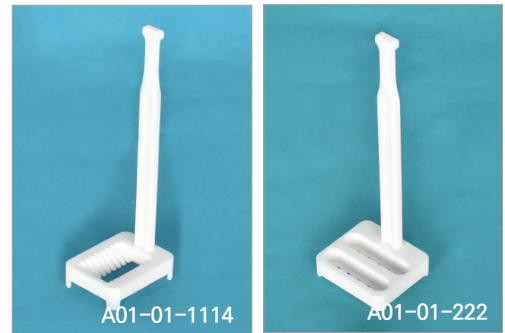
Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	Chip (w×d×h)	Slot 수	EA Price ₩
W01-140-256	A01-01-222	48×43×10 mm	43×10×6 mm	2	76,000

- 작은 부품들의 Cleaning시 적합함. 바닥에 Ø3 mm (×5ea)의 홀이 뚫려 있어 세척후 세척액을 쉽게 제거 할 수 있음
- 세정용기 Beaker 250 ml 사용 가능토록 설계 제작
- 내열 온도 : 280℃, 내산, 내약품성 우수

Mask Cleaning Kit

Cat. No.	Model	시료 Size (w×d)	사용 비커	Slot 수	EA Price ₩
W01-140-232	A01-01-1024	10×10 mm	250 ml	24	76,000
W01-140-236	A01-01-2004	20×20 mm	50 ml	4	76,000
W01-140-240	A01-01-3008	30×30 mm	150 ml	8	76,000
W01-140-244	A01-01-4008	40×40 mm	250 ml		76,000
W01-140-248	A01-01-5008	50×50 mm	400 ml		76,000

- Slot 간격 2 mm, 시료 두께 2.0 mm 이하 사용 가능
- Deep Slots Hold Various Thickness
- Wafer, Chip, Mask의 에칭 및 세정용으로 적합
- 내열 온도 : 280℃, 내산, 내약품성 우수



PTFE Mask and Wafer Cleaning Kit 테프론 마스크 & 웨이퍼 클리닝 킷, PTFE

- 재질 : PTFE 테프론
- 8 Slot, 시료두께 1 mm 이하 사용가능
- Wafer와 Mask 에칭 및 세정용으로 적합함
- Carrier 세척시 분해 조립이 용이하도록 설계 제작
- 내열 온도 : 280℃, 내산, 내약품성 우수
- Slot 간격 1 mm, 시료 두께 1.0 mm 이하 사용 가능
- LK Labkorea

4" Wafer / Mask Cleaning Kit

Cat. No.	Model	Carrier Size	Slot 수	EA Price ₩
W01-140-655	L0408-PPS	w120×d55×h80 mm	8	289,200

6" Wafer / Mask Cleaning Kit

Cat. No.	Model	Carrier Size	Slot 수	EA Price ₩
W01-140-659	L0608-PPS	w180×d55×h95 mm	8	337,400

